



**INTELLECTUAL  
PROPERTY INDIA**

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS  
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

पेटेंट कार्यालय  
THE PATENT OFFICE

पेटेंट प्रमाणपत्र  
PATENT CERTIFICATE  
(Rule 74 Of The Patents Rules)

क्रमांक : 033111468  
SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 339629  
आवेदन सं. / Application No. : 176/KOLNP/2011  
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 01/04/2009  
पेटेंटी / Patentee : NCC NANO, LLC

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित METHOD AND APPARATUS FOR CURING THIN FILMS ON LOW-TEMPERATURE SUBSTRATES AT HIGH SPEEDS नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 1st day of April 2009 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled METHOD AND APPARATUS FOR CURING THIN FILMS ON LOW-TEMPERATURE SUBSTRATES AT HIGH SPEEDS as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 1st day of April 2009 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



अनुदान की तारीख : 29/06/2020  
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक  
Controller of Patent

*OkSupte*

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 1st day of April 2011 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 1st day of April 2011 and on the same day in every year thereafter.